

半导体真空等离子设备去除光刻胶

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 半导体真空等离子设备去除光刻胶 |
| 公司名称 | 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:晟鼎精密 产地:东莞 产品特性:等离子去胶、刻蚀 |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇怀雅路235号 |
| 联系电话 | 4001380868 18028282170 |

产品详情

晟鼎精密半导体等离子设备SPV-60：高效等离子表面处理，提升表面附着力 晟鼎精密半导体等离子设备SPV-60是一款高效的表面处理设备，能够有效去除表面油性污垢，提高表面附着力，适用于半导体行业金属键合前处理、塑封前处理、光刻胶去除等领域。产地定位于东莞，是晟鼎精密旗下的一款等离子表面处理设备，经过工程师的精心设计和优化，在表面活化领域具有卓越的性能。该设备的核心特性是等离子去胶，能够对各种类型的材料进行表面处理，去除表面的污垢和光刻胶，提高表面附着力，使金属键合和塑封等工艺更加稳定、可靠。SPV-60设备采用了**的等离子技术，能够在较短时间内将表面的污垢和光刻胶完全去除，并且不会对表面造成损伤和腐蚀。同时，该设备操作简单，维护方便，能够满足生产线中的快速处理需求。设备的参数如下：

| | |
|------|------------------------|
| 射频频率 | 13.56MHz |
| 功率 | 0~600W |
| 外形尺寸 | 1000*900*1650mm（长*宽*高） |
| 处理方式 | 离子清洗、去胶等 |

总之，晟鼎精密山西半导体等离子设备SPV-60是一款高效的等离子表面处理设备，能够帮助半导体行业快速、有效地去除表面污垢和光刻胶，提高表面附着力，从而保证生产线的稳定性和可靠性。如果您有相关需求，不妨考虑一下这款设备。